

北海道立工業技術センター
一般技術研修・産業技術研修会

微小部品/微小部位検査技術セミナー

『走査型電子顕微鏡の産業利用と事例紹介』

～平成30年度【JKA補助事業】導入機器（走査型電子顕微鏡）～

- 日程：平成31年3月20日（水）13：30～17：00
- 場所：北海道立工業技術センター 研修室・精密分析室
(函館市桔梗町379番地 TEL：0138-34-2600)

• セミナー内容：

近年、電子部品、機械部品などの高度化が進み、製品や各部品の精度や状態への評価が厳しくなると共に、その組付け状態の確認や検査を行うことが困難となってきています。工業技術センターでは、これらの技術課題に対応すべく、新しい走査型電子顕微鏡を JKA 補助事業により導入いたしました。本研修会では、機械金属製品、窯業・土石製品、化学工業、電子部品等の産業分野を対象に、微小検査技術に関するセミナーを開催いたします。今年度導入された最新の走査型電子顕微鏡(SEM)と付属のEDS分析装置についてご紹介するとともに、これらの装置の原理、使い方、解析・評価方法、産業利用/測定事例などについてわかりやすく解説します。

時節柄ご多忙のこととは存じますが、ご興味の有る方は是非ご参加ください。

【講師】日本電子株式会社 EP 事業ユニット EP アプリ SEM チーム
河野 林太郎氏

-
- 参加費：無料 ・定員：10名程度（参加人数が多い場合、調整させて頂くことがあります）
※当日、SEM および EDS 分析装置の実演があります、測定したい試料（φ20×10mm 以下）をお持ちの方は、申込書欄にご記入くださいますようお願いいたします。
 - 申込方法：下記申込書にご記入の上、FAX またはメールにて、3月15日(金)までにお申し込みください。
 - 申込先：〒041-0801 函館市桔梗町 379 番地
(公財)函館地域産業振興財団 研究支援課
TEL：0138-34-2600 FAX：0138-34-2602
E-mail：staff_2@techakodate.or.jp

一般・産業技術研修会『走査型電子顕微鏡の産業利用と事例紹介』 申込書

氏名		持込み試験片の有無	
会社名		部署	
住所	〒		
TEL		FAX	

注)ここに記載していただく氏名や住所などの個人情報は、申込者の確認と必要な連絡をするためのものであり、それ以外の目的には使用いたしません。

お問い合わせ：応用技術支援グループ 高橋志郎
E-mail：s_takahashi@techakodate.or.jp